DERWENT-ACC-NO: 2001-229009

DERWENT-WEEK: 200124

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Fluorescent material manufacture for plasma display panel involves synthesizing grains, measuring mean particle diameter by air permeability and Coulter counter, then pulverizing particles not lying within

preset range

PATENT-ASSIGNEE: MATSUSHITA DENKI SANGYO KK[MATU]

PRIORITY-DATA: 1999JP-0161386 (June 8, 1999)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 2000345148 A December 12, 2000 N/A 009 C09K

011/08

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE JP2000345148A N/A 1999JP-0161386 June 8, 1999

INT-CL (IPC): C09K011/08, C09K011/59, C09K011/64, C09K011/78, H01J009/227, H01J011/02

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000345148A

**BASIC-ABSTRACT**:

NOVELTY - Coarse fluorescent grains are synthesized and the mean particle diameter of the grains is measured sequentially by air permeability method and Coulter counter method. When the measured mean particle diameter by counter method does not lie in a range of less than 1.5 increment than that measured by the air permeability process, the particles are subjected to pulverization.

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for the following:

06/24/2003, EAST Version: 1.03.0002

- (i) fluorescent material;
- (ii) fluorescent film comprising fluorescent material molded and baked; and
- (iii) plasma display panel comprising an electrode and a multicolored fluorescent layer distributed between a pair of parallel plates and discharge gas sealed in a discharge space.

USE - Plasma display panel.

ADVANTAGE - Fine fluorescent material of uniform particle size having efficient luminosity is obtained resulting in a plasma display panel having excellent brightness. Mean particle diameter of the fluorescent diameter is adjusted to single crystal particle. Crystallinity, filling factor, light emissivity and reflective efficiency is improved.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/4

TITLE-TERMS: FLUORESCENT MATERIAL MANUFACTURE PLASMA DISPLAY PANEL GRAIN

MEASURE MEAN PARTICLE DIAMETER AIR PERMEABLE COULTER COUNTER

PARTICLE LIE PRESET RANGE

**DERWENT-CLASS: L03 V05** 

CPI-CODES: L03-C02B; L03-G05B;

EPI-CODES: V05-A01; V05-M01A;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C2001-068617 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2001-163016

06/24/2003, EAST Version: 1.03.0002

#### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-345148 (P2000-345148A)

(43)公開日 平成12年12月12日(2000.12.12)

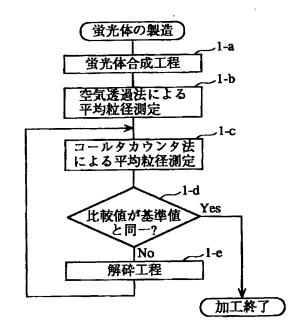
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号			F I		テーマコード( <b>参考</b> )		
C09K	11/08			C09K	11/08		Α	4H001
00011	11/59	CPR			11/59		CPR	5 C O 2 8
	11/64	CPM			11/64		CPM	5 C 0 4 0
	11/78	CPK			11/78		CPK	
H01J		0.11		H01J			E	
11013	<i>5)                                    </i>	審理	在前求			OL	(全 9 頁)	最終頁に続く
(21)出顧書号		<b>特顧平</b> 11-161386		(71) 出顧人 000005821 松下電器産業株式会社				
(22) 出顧日		平成11年6月8日(1999.6.8)		大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 加道 博行 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内				
				(72)発明者	官下	加奈子 門真市	大字門真1000	8番地 松下電器
				(74)代理人			,司朗(夕	▶1名)
								最終頁に統く

# (54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイパネル、蛍光体および蛍光体膜ならびに蛍光体の製造方法

## (57)【要約】

【課題】 セル構成がハイビジョン並に細かいPDPに 使用した場合などでも、良好なパネル輝度を得ることが 可能な蛍光体とその製造方法、ならびに当該蛍光体を用 いたPDPを提供する。

【解決手段】 粗粒子状態で得られる蛍光体中の凝集粒子を粉砕加工し、コールターカウンタ法と空気透過法による各粒径の測定値を比較しながら、前記蛍光体の平均粒径を一次粒子(単結晶粒子)の平均粒径に近づける。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 粗粒子状態の蛍光体を合成する合成ステップと、

合成した粗粒子状態の蛍光体の平均粒径を空気透過法に て測定する第一の測定ステップと、

合成した粗粒子状態の蛍光体の平均粒径をコールタカウ ンタ法にて測定する第二の測定ステップと、

前記第二の測定ステップにおける測定値が、前記第一の 測定ステップにおける測定値に対して同値以上1.5倍 以内の範囲に収まらない場合に、第二の測定ステップ後 10 に前記範囲に収まるように粗粒子状態の蛍光体を解砕す る解砕ステップとを経ることを特徴とする蛍光体の製造 方法。

【請求項2】 前記解砕ステップ後にアニール処理ステップを経ることを特徴とする請求項1に記載の蛍光体の 製造方法。

【請求項3】 蛍光体粒子からなり、コールタカウンタ 法によって測定した平均粒径が空気透過法によって測定 した平均粒径に対して同値以上1.5倍以下であること を特徴とする蛍光体。

【請求項4】 蛍光体粒子からなり、コールタカウンタ 法によって測定した平均粒径が空気透過法によって測定 した平均粒径に対して同値以上1.2倍以下であること を特徴とする蛍光体。

【請求項5】 蛍光体粒子からなり、コールタカウンタ 法によって測定した平均粒径が空気透過法によって測定 した平均粒径に対して同値以上1.1倍以下であること を特徴とする蛍光体。

【請求項6】 蛍光体粒子からなり、コールタカウンタ 法によって測定した平均粒径が空気透過法によって測定 30 した平均粒径に対して同値以上1.1倍未満であること を特徴とする蛍光体。

【請求項7】 前記空気透過法による平均粒径の測定値が5μm以下であることを特徴とする請求項3~6のいずれかに記載の蛍光体。

【請求項8】 前記空気透過法による平均粒径の測定値が3μm以下であることを特徴とする請求項3~6のいずれかに記載の蛍光体。

【請求項9】 前記空気透過法による平均粒径の測定値が2μm以下であることを特徴とする請求項3~6のい 40 ずれかに記載の蛍光体。

【請求項10】 真空紫外線で励起され、可視光波長で 蛍光発光することを特徴とする請求項3~9のいずれか に記載の蛍光体。

【請求項11】 前記蛍光体はBaMgAl10O17:E u、(Y、Gd)BO3:Eu、Zn2SiO4:Mnの いずれかであることを特徴とする請求項10に記載の蛍 光体

【請求項12】 球状粒子の形状を有することを特徴とする請求項10または11に記載の蛍光体。

【請求項13】 請求項10~12のいずれかに記載の 蛍光体を膜状に成形し、焼成して得たことを特徴とする 蛍光体膜。

【請求項14】 一対の平行に配されたプレートの間に、電極および複数色の蛍光体層が配設され、放電ガスが封入された放電空間が形成されたプラズマディスプレイパネルであって、前記蛍光体層が請求項13に記載の蛍光体膜で構成されていることを特徴とするプラズマディスプレイパネル。

#### 10 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、蛍光体とその製造 方法、および当該蛍光体を用いたプラズマディスプレイ パネルに関する。

[0002]

【従来の技術】蛍光体を用いてカラー表示するディスプレイデバイスでは、一般に赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の3色にそれぞれ蛍光発光する各蛍光体をディスプレイ面にマトリクス状またはストライプ状に塗布し、特定の位置の蛍光体に電子線または紫外線を照射し

20 し、特定の位置の蛍光体に電子線または紫外線を照射して所望の表示を行うようになっている。

【0003】このようなディスプレイデバイスで用いられる蛍光体は、例えば以下の方法で製造される。すなわち青色蛍光体(BaMgAlioOi7: Eu)は、まず、炭酸バリウム(BaCO3)、炭酸マグネシウム(MgCO3)、酸化アルミニウム(α-Al2O3)をBa、Mg、Alの原子比で1対1対10になるように配合する。次にこの混合物に対して所定量の酸化ユーロビウム(Eu2O3)を添加する。そして、適量のフラックス(AlF2、BaCl2)と共にボールミルで混合し、1400℃~1650℃で所定時間(例えば、0.5時間)、還元雰囲気(H2、N2中)で焼成する。

【0004】赤色蛍光体(Y2O3: Eu)は、水酸化イットリウムY2(OH)3とホウ酸(H3BO3)とをY、Bの原子比が1対1になるように配合する。次に、この混合物に対して所定量の酸化ユーロビウム(Eu2O3)を添加し、適量のフラックスと共にボールミルで混合し、空気中1200℃~1450℃で所定時間(例えば1時間)焼成する。

(0005)緑色蛍光体(Zn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>:Mn)は、酸化亜鉛(ZnO)、酸化ケイ素(SiO<sub>2</sub>)をZn、Siの原子比が2対1になるように配合する。次に、この混合物に所定量の酸化マンガン(Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)を添加し、ボールミルで混合後、空気中1200℃~1350℃で所定時間(例えば0.5時間)焼成する。こうして焼成を行った後に前記混合物をほぐす(解砕する)と蛍光体が得られる。

【0006】以上のように作製される蛍光体を用いるディスプレイデバイスとしては、従来よりCRTが広く使50 用されているが、近年ではハイビジョンをはじめとする

高品位、大画面のディスプレイデバイスへの期待が高り つつある中で、アラズマディスプレイパネル(以下「P DP」と称す)が注目されている。PDPは、2枚のガ ラス板を対向させ、その間に複数の隔壁 (リブ)をスト ライブ状に形成し、隔壁間にRGB各色ごとに蛍光体を 塗布して気密接着し、隔壁とガラス板の間の放電空間に 封入した放電ガスの発生する紫外線(UV)により放電 して蛍光発光させるものである。

【0007】このような構造を有するPDPは大画面の 実現が比較的容易であり、すでに50インチクラスの製 10 品が開発されている。

#### [8000]

【発明が解決しようとする課題】ところでPDPは、放 電空間で発生する紫外線の強度が放電空間の大きさに比 例する性質がある。近年より期待されているフルスペッ クの42インチハイビジョンテレビでは画素数が192 0×1125、セルピッチが0.15mm×0.48m mで1セル面積が0.072mm2の細かさになるが、 このスペックのPDPを従来のセル構成で作製すると、 上記性質より紫外線の強度が下がり、蛍光体の蛍光発光 20 も弱くなって、パネル発光効率が0.15~0.171 m/W程度と、NTSC方式のPDPに比べて1/7~ 1/8程度に低下してしまうのが予想される。

【0009】このことから、PDPでハイビジョンのよ うな微細セルを作製するにあたっては、従来のPDPよ りも輝度を大幅に向上させなければならない。これを実 現させるためには、蛍光体層中の蛍光体粒子の充填率を 上げ、紫外線による蛍光発光を有効にパネルの全面から 取り出すようにするといった対策が考えられる。しかし ながら一般に、上記作製方法により作製された蛍光体 は、ほぼ単結晶からなる粒子(以下、一次粒子という) が単独で存在しているものと、数個以上の一次粒子が凝 集してなる粒子(以下、二次粒子という)が存在してい るものとが混在した粒子群(以下、粗粒子という)の状 態で得られる。図3は、この粗粒子状態の蛍光体の様子 を示す図である。

【0010】当図3に示すように、粗粒子状態の蛍光体 には凝集粒子である二次粒子が存在し、非常に様々な粒 径の蛍光体が含まれる。したがって粗粒子状態の蛍光体 でPDPの蛍光体層を形成すると、蛍光体層中に間隙が 40 生じて充填率が優れにくい問題がある。蛍光体層中に間 隙があると、蛍光発光が蛍光体層の内部で乱反射するな ど、発光効率に悪影響を及ぼす原因になる。

【0011】これらの問題に対し、従来から蛍光体を粉 砕処理する方法が考えられているが、蛍光体層の充填率 は改善されるものの、どうしても過度に粉砕されて蛍光 体の結晶性が損なわれる傾向があるため、この方法で発 光効率を向上させることは難しく、逆に発光効率を低下 させる場合がある。このように現在では、特にPDPに 使用する蛍光体において、そのセル構成がハイビジョン 50 ハイビジョンなどの微細セル構造を有するPDPでも良

並に細かくなる場合などに、蛍光体層の充填率を良好に しつつ、優れたパネル輝度を実現できる蛍光体を得るこ とは難しいとされている。

【0012】本発明はこのような課題に鑑みて為された ものであって、その目的は、セル構成がハイビジョン並 に細かいPDPに使用した場合などでも、良好なパネル 輝度を得ることが可能な蛍光体とその製造方法、ならび に当該蛍光体を用いたPDPを提供することにある。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に発明者らは鋭意検討した結果、蛍光体において二次粒 子の凝集度合いを小さく規定することによって、発光効 率を確実に向上できることを見出した。これには具体的 に、粗粒子状態の蛍光体の平均粒径を空気透過法で測定 すると、当該粗粒子状態の蛍光体中の一次粒子の平均粒 径にほぼ近い値が得られることを利用する。本発明で は、この空気透過法による粗粒子状態の蛍光体の平均粒 径の測定値を一次粒子の平均粒径と見なすものとした。 【0014】一方、同蛍光体についてコールタカウンタ 法を適用し、粗粒子状態の蛍光体としての平均粒径が得 られることを確認した。このように上記2種類の測定方 法によって、測定される値の示す対象を区別できる理由 については詳細を後述するが、大まかには測定対象物に 対して空気透過法が比表面積、コールタカウンタ法が体 **積にそれぞれ基づいて粒径を測定することに起因してい** 

【0015】そこで本発明は、合成後の粗粒子状態の蛍 光体に解砕工程を行い、しかも解砕処理の程度を一次粒 子の平均粒径とほぼ同値、もしくはその一定レベル近く 30 まで行うことで、本来の結晶性を保持しつつ、各蛍光体 粒子同士の粒径のばらつきが小さくなるように平均粒径 を調整した蛍光体とした。具体的には後述の実験結果よ り、粗粒子状態の蛍光体の平均粒径を、一次粒子の平均 粒径と同値以上1.5倍以内に調整すると望ましいこと がわかった。なお、ここでいう「解砕」とは「ほぐす」 ことであり、負荷をかけて「粉砕」することではない。 【0016】このように本発明では、解砕工程によって 蛍光体の粒径のばらつきを抑制するように調整するの で、この製造方法より作製した蛍光体をPDPなどの蛍 光体層に利用すると、その充填率が従来より向上され る。また、解砕工程では一次粒子の平均粒径を基準に粗 粒子状態の蛍光体の平均粒径を調整していくので、従来 のように過度に蛍光体を破壊し、結晶性が失われるのが 回避される。したがって、粒径の均一な発光効率のよい 蛍光体が得られるので、これを蛍光体層に用いたPDP では優れたパネル輝度が得られることとなる。

【0017】また、一次粒子の平均粒径は温度条件の加 減などの公知の方法で、蛍光体の合成時に小さくなるよ うに調節できるため、これに本発明の効果を合わせると

好な輝度を得ることが可能である。

[0018]

【発明の実施の形態】 (実施の形態1)

<蛍光体の製造方法>以下、本実施の形態1の蛍光体の 製造方法を説明する。本実施の形態1では、一般的にP DPの蛍光体層に使用されている次の蛍光体材料を用い る。なお、当然ながら本発明はこれらの組成の蛍光体材 料に限定するものではない。

[0019]

青色蛍光体: BaMgAl10O17:Eu

緑色蛍光体: Zn₂SiO₄:Mn

赤色蛍光体: Y2O3:Eu

ここで図1は、本実施の形態1の蛍光体の製造工程のフ ロー図である。当図1に従って各製造工程を説明する。 【0020】1一a.蛍光体合成工程

青色蛍光体 (BaMgAlioOi7: Eu)は、炭酸バリ ウム (BaCO3)、炭酸マグネシウム (MgCO3)、 酸化アルミニウム (α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)をBa、Mg、Al の原子比が1:1:10になるように混合する。次に、 添加し、適量のフラックス(媒溶剤、A1F2)と共に ボールミルで混合する。そして1300℃~1800℃ で所定時間(例えば0.5時間)、還元雰囲気(H2、 N2中) で加熱する。

【0021】赤色蛍光体(Y2O3:Eu)は、水酸化イ ットリウムY2(OH)3とホウ酸(H3BO3)をYとBの 原子比が1:1になるように配合する。次に、この混合 物に所定量の酸化ユーロピウム (Eu2O3)を添加し、 適量のフラックスと共にボールミルで混合する。そして 間)加熱する。

【0022】緑色蛍光体 (Zn2SiO4:Mn) は、酸 化亜鉛 (ZnO)、酸化ケイ素(SiO2)をZn、S iの原子比が2:1になるように配合する。次に、この 混合物に所定量の酸化マンガン(Mn2O3)を添加し、 ボールミルで混合する。そして空気中1000℃~15 00℃で所定時間 (例えば0.5時間) 加熱する。上記 加熱により、蛍光体が合成される。これらの合成後の蛍 光体粒子は軽度に凝結しているため、後述の解砕工程1 ーeに先立って、結晶性が損なわれない程度に超音波発 40 生器などでほぐす (解砕する)。そして前記図3に示し た粗粒子状態の蛍光体を得る。

【0023】なお、上記合成により得られる蛍光体中の 一次粒子の粒径は、温度条件や加熱時間によって調整可 能であることが知られている。ここでは、各蛍光体の一 次粒子が約3μmの平均粒径になるように設定する例を 示した。このため、他の蛍光体材料を使用する場合に は、適宜温度条件、加熱時間などを変更し、一次粒子の 粒径を調整する必要がある。

【0024】1-b.空気透過法による平均粒径の測定

次に、得られた粗粒子状態の蛍光体について空気透過法 により平均粒径を測定する。ここで、粗粒子状態の蛍光 体を空気透過法により測定すると、当該粗粒子中に含ま れる一次粒子の平均粒径が測定できることが発明者らに よって明らかにされている。これは、具体的には空気透 過法が測定対象となる粒子の比表面積に基づいた測定方 法であるため、粒径の異なる複数の粒子が凝集した粗粒 子を測定した場合でも、その比表面積(表面積/体積) は各粒子の比表面積の平均値と近い値となり、これから 10 算出される粒径も一次粒子の平均粒径と近い値となる。

【0025】このようにしてRGB各色の粗粒子状態の 蛍光体について測定を行い、当該粗粒子中に含まれる一 次粒子の平均粒径が約3µmであることを確認した。

1-c.コールタカウンタ法による平均粒径の測定 1-bの測定に続き、ここでは同様の粗粒子状態の蛍光 体について、コールタカウンタ法により平均粒径を測定 する。ここで、粗粒子状態の蛍光体をコールタカウンタ 法により測定すると、粗粒子全体としての蛍光体粒子の 平均粒径が測定できることが発明者らによって明らかに この混合物に所定量の酸化ユーロピウム(E u 2 O 3)を 20 されている。これは、具体的にはコールタカウンタ法が 測定対象となる粒子の体積に基づいた測定方法であるた め、粒径の異なる複数の粒子が凝集した粗粒子を測定し た場合、測定される体積は一次粒子の体積の総和とな り、これから算出される粒径は粗粒子の粒径に近い値と

> 【0026】このようにしてRGB各色の粗粒子状態の 蛍光体の平均粒径を測定し、当該蛍光体の粗粒子全体と しての平均粒径が約6μmであることを確認した。 1-d.測定值比較

空気中1200℃~1700℃で所定時間(例えば1時 30 次に、1―bおよび1―cで得られた一次粒子の平均粒 径と粗粒子の平均粒径の比を算出し、その比の値を基準 値と比較する。ここでは一例として基準値に1.2とい う数値を用い、一次粒子の平均粒径に対する粗粒子の平 均粒径の比を比較値とし、これがほぼ1.2倍(小数点 以下第2位を四捨五入して1.2倍となる値)であるか 否かを判断する。このように判断を行う理由と目的は以 下の通りである。

> 【0027】すなわち前述したように、ハイビジョン並 の微細セル構造を持つPDPなどでも良好なパネル輝度 を得るためには、その対策の一つとして蛍光体層に用い る蛍光体粒子の充填率を高めることが考えられる。これ には蛍光体粒子の粒径をばらつきを抑制するような調整 加工が必要であるが、この加工時に蛍光体粒子への負荷 が過度にかかると、蛍光体粒子の結晶性が損なわれ、十 分な発光効率が得られないことになる。

【0028】本実施の形態1ではこの問題を十分踏ま え、解砕工程と蛍光体粒子の平均粒径の確認を繰り返 し、最初は粗粒子状態であった蛍光体について、その平 均粒径を一次粒子の平均粒径と同等、またはそれに一定 50 レベルまで近づけることにより、結晶性を保ちつつ良好

に粒径の揃った蛍光体を作製することを特徴とする。つ まり1-dの測定値比較というステップは、一次粒子の 平均粒径に対して現在の粗粒子状態の蛍光体の平均粒径 がどれだけずれているか、またそれによりどれだけの度 合いまで解砕処理すればよいかを判断するステップであ る。ここで、前記「ほぼ1.2倍の比」という数値は、 後述の実験より好適であると分かった値の一例であり、 適時他の数値に変更してもよい (この場合、1.0以上 1.5以内の数値範囲から選択することになる)。

粒子の平均粒径が約6μmであるから、「粗粒子の平均 粒径/一次粒子の平均粒径」の比は2である。従って、 この比の値が小数点以下第2位を四捨五入して1.2に なるように、粗粒子状態の蛍光体に解砕工程を行う必要 があると判断する。

#### 1-e.解砕工程

次に、上記1-dの判断に従い、粗粒子状態の蛍光体に 解砕工程を行う。これにはボールミルを用いてもよい が、強度の調整が難しい場合もあり、粗粒子状態の蛍光 体中に含まれる一次粒子の結晶性をより良好に維持する 20 には、単結晶粒子からなる一次粒子の平均粒径が3μ ためにも超音波発生器などを用いるとよい。

【0030】当該1-eの解砕工程が一旦終了したら、 図1のフロー図に示すように、再びプロセスを1一cに 戻し、コールターカウンタ法により蛍光体の平均粒径を 測定する。そして1-dに至り、一次粒子の平均粒径に 対する粗粒子の平均粒径の比の値(比較値)を算出し て、それを基準値(1.2倍)と比較する。比較値と基 準値が同一になれば、当該蛍光体の製造工程を終了し、 そうでなければ1-c→1-d→1-e→1-cのサイ クルを繰り返す。

【0031】一次粒子の平均粒径は本来、一次粒子と二 次粒子とからなる粗粒子の平均粒径よりも小さいことが 自明であるため、このような製造工程により、図4に示 すように次第に平均粒径が一次粒子と同一、もしくはそ れに一定レベルまで近い (ここでは最終的に前記比の値 が1.2倍)の蛍光体粒子が得られることとなる。な お、蛍光体の合成工程としては上記した1ーaの方法に 限らず、例えば公知のゾルーゲル法などによる合成工程 であってもよい。

【0032】また、蛍光体合成工程1-a後、もしくは 40 1-d後の蛍光体の加工終了後に、当該1-aとほぼ同 様、もしくは若干の低温度にしつつ、短時間の条件で加 熱処理を行うと、蛍光体粒子の表面に存在する微少な結 晶の欠陥準位が補修されるので望ましい(ここで、実際 の蛍光体粒子の表面の状態はTEM等で確認できる)。

【0033】<上記蛍光体を用いたPDP>次に、上記 方法により製造した蛍光体を用いたPDPの構成につい て説明する。図2は、当該PDPの主要構成を示す部分 的な断面斜視図である。図中、z方向がPDPの厚み方 に示すように、本PDPは交流面放電型PDPであっ て、互いに主面を対向させて配設されたフロントパネル 10およびバックパネル20から構成される。

8

【0034】フロントパネル10の基板となるフロント パネルガラス11には、その片面に一対の表示電極1 2、13 (X電極12、Y電極13) がx方向に沿って 構成され、一対の表示電極12、13との間で面放電を 行うようになっている。表示電極12、13を配設した フロントパネルガラス21には、当該ガラス11の面全 【0029】いま、一次粒子の平均粒径が約 $3\mu m$ 、粗 10 体にわたって誘電体層14がコートされ、さらに誘電体 層14には保護層15がコートされている。

> 【0035】バックパネル20の基板となるバックパネ ルガラス21には、その片面に複数のアドレス電極23 がy方向を長手方向として一定間隔でストライプ状に並 設され、このアドレス電極23を内包するようにバック パネルガラス21の全面にわたって誘電体膜22がコー トされている。誘電体膜22上には、隣接するアドレス 電極23の間隙に合わせて隔壁24が配設され、そして 隣接する隔壁24の側壁とその間の誘電体膜22の面上 m、全体として約3.6 µmの (すなわち一次粒子の平 均粒径に対する粗粒子の平均粒径比が1.2の) 蛍光体 粒子からなる赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の何 れかに対応する蛍光体層25~27が形成されている。 前記蛍光体粒子は本発明の特徴として、過度な粉砕工程 を回避して作製されているため、粒子表面の結晶性が従 来より向上されている。

【0036】フロントパネル10とバックパネル20 は、アドレス電極23と表示電極12、13の互いの長 30 手方向が直交するように対向させつつ、両パネル10、 20の外周縁部にて接着し封止されている。そして前記 両パネル10、20の間にXeを含む放電ガス(封入ガ ス) が所定の圧力 (従来は通常300~500Torr 程度)で封入され、隣接する隔壁24間が放電空間28 となり、隣り合う一対の表示電極12、13と1本のア ドレス電極23が放電空間28を挟んで交叉する領域 が、画像表示にかかるセル (不図示)となる。 PDP駅 動時には各セルにおいて、アドレス電極23と表示電極 12、13のいずれかの間で放電が開始され、一対の表 示電極12、13同士でのグロー放電によって短波長の 紫外線 (Xe共鳴線、波長約147nm) が発生し、蛍 光体層25~27が発光して画像表示がなされる。

【0037】ここにおいて、本PDPの主な特徴は蛍光 体層25~27にある。すなわち蛍光体層25~27を 構成する蛍光体粒子の粒径のばらつきが従来より揃って いるため、蛍光体層中における充填率が改善されてい る。また、蛍光体粒子の粒径が単結晶粒子である一次粒 子の平均粒径を基準として調整されているため、結晶性 が損なわれることなく保たれており、蛍光体層25~2 向、xy平面がPDP面に平行な平面に相当する。当図 50 7の発光効率が従来より高く改善されている。

【0038】以上の構成を有する本PDPによれば、全 体として平均粒径が約3.6μmの蛍光体粒子からなる 蛍光体層25~27が、放電空間28で発生した紫外線 を受けて蛍光発光する。この蛍光発光は、粒子表面の結 晶性が従来より維持された蛍光体粒子によって、効率よ くフロントパネル10側から取り出される。 したがって パネル輝度が向上し、良好な表示性能が得られることと なる.

9

【0039】このようなPDPは以下の各製造工程によ り製造したものである。

#### 1.フロントパネル10の作製

フロントパネル10は、フロントパネルガラス11上に 表示電極12、13を形成し、その上を誘電体層14で 覆い、更に誘電体層14の表面に保護層15を形成する ことによって作製する。

【0040】本実施の形態では、表示電極12、13は 銀電極であって、銀電極用のペーストをスクリーン印刷 した後に焼成する方法で形成する。また、誘電体層14 の組成は、酸化鉛 (PbO) 70wt%、酸化ホウ素 (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 15wt%、酸化ケイ素 (SiO<sub>2</sub>) 15w t%であって、スクリーン印刷法と焼成によって、約2 0μmの膜厚に形成する。次に上記の誘電体層14上に CVD法 (化学蒸着法) にて1.0 μmの酸化マグネシ ウム (MgO) の保護層15を形成する。

#### 【0041】2.バックパネル20の作製

バックパネルガラス21上に銀電極用のペーストをスク リーン印刷し、その後焼成する方法によってアドレス電 極23を形成する。その上にスクリーン印刷法と焼成に よってTiO2粒子と誘電体ガラスからなる誘電体膜2 2と、同じくスクリーン印刷をくり返し行なった後焼成 30 することにより得られたガラス製の隔壁24を所定のピ ッチで作成する。

【0042】これらの隔壁24に挟まれた各空間内に、 前述した赤色蛍光体、緑色蛍光体、青色蛍光体を含む蛍 光体インクのいずれかを塗布することによって、厚さ約 30μmの蛍光体層25~27を形成する。蛍光体イン クの塗布法には、例えばメニスカス法と称される極細ノ ズルからメニスカス(表面張力による架橋)を形成しな がら蛍光体インクを吐出する方法がある。この方法は蛍 ある。メニスカス法の一例を以下に説明する。

【0043】蛍光体インクは、蛍光体とバインダー(エ チルセルロース) および有機溶剤 (α-ターピネオー ル)を45:2:53の重量比で混合したものを用い る。この蛍光体インクをタンク(不図示)に入れ、当該 タンクに連結したノズル (先端径80µm) の先端を隔 壁24の間隔に合わせる。 そしてこのノズルを、誘電体 膜22から約100μmの距離を保ちつつ、隔壁24の 長手方向に沿って、速度50mm/sで走査しながら圧 カO.5kgf/cm<sup>2</sup>で蛍光体インクを吐出することに 50 Ba、Mg、Alの原子比が1:1:10になるように

より、ノズルと隔壁24との間、もしくはノズルと誘電 体膜22の表面との間に蛍光体インクのメニスカスを形 成しながら塗布する。

10

【0044】なお蛍光体の塗布方法として、従来の印刷 法や、感光性樹脂を用いたフォトフィルム法やフォトペ ースト法を行っても同様の効果が得られた。蛍光体イン クの塗布後、最大温度520℃で2時間プロファイルの 焼成を行うことによって蛍光体層25~27が形成され る。なお、ここでPDPを、従来のNTSC仕様として 10 作製してもよいが、40インチクラスのハイビジョンテ レビのサイズに合わせるためには、隔壁の高さを0.1 ~0.15mm、隔壁ピッチを0.15~0.3mmと する必要がある。また蛍光体層25~27の厚みを5~

【0045】3.パネルの張り合わせによるPDPの作

50μmとする必要がある。

次に、フロントパネル10の表示電極12、13とバッ クパネル20のアドレス電極23が直交するように、フ ロントパネル10とバックパネル20とを封着用ガラス 20 を用いて張り合せる。そして隔壁24で仕切られた放電 空間28内を高真空に排気した後、所定の組成の放電ガ スを所定の圧力で封入してPDPを完成する。

【0046】なお本PDPでは、放電ガスにおけるNe の含有量を95体積%、Xeの含有量を5体積%とし、 封入圧力を500~800Torrの範囲に設定した。 (実験) 本発明による効果を確認するため、前述の青色 蛍光体 (BaMgAlioOi7: Eu)、赤色蛍光体 ((Y、Gd)BO₃:Eu)、緑色蛍光体(Zn2Si O4: Mn) の各色蛍光体を実施の形態1の製造方法に より合成した。そして得られた粗粒子状態の各色蛍光体 中の一次粒子の平均粒径と、解砕工程により調整した最 終的な蛍光体の平均粒径がそれぞれ異なるものを用意し た。これらの蛍光体を蛍光体層に用いたPDPを実施例 1~7とした。

【0047】ここで、青色蛍光体 (BaMgA1 10 O17: Eu) は本来は六角板状の結晶からなる粒子で あるが、以下の製造方法により球状粒子として作製し、 これを青色蛍光体層に用いたPDPを実施例8とした。 ここでいう「球状粒子」とは、例えば粒子の径比(長軸 光体インクを目的の領域に均一に塗布するのに好都合で 40 径/短軸径)が0.9以上1.0以下として定義されるも のである.

> 【0048】以下に特開昭62-201989号公報に 記載されている方法に基づいた、青色蛍光体(BaMg A 110 O17: Eu) の球状粒子の製造方法を説明する。 <青色蛍光体 (BaMgAl10O17: Eu) 球状粒子の 製造方法>

#### 2-a.蛍光体材料混合工程

まず炭酸バリウム(BaCO3)、炭酸マグネシウム (MgCO<sub>3</sub>)、酸化アルミニウム (α-A 12O<sub>3</sub>)を 11

混合する。次に、この混合物に所定量の酸化ユーロピウム (Eu2O3)を添加し、適量のフラックス(媒溶剤、A1F2)と共にボールミルで混合する。

【0049】2一b.プラズマ蒸発乾固工程 プラズマ発生装置(タファー社製モデル56プラズマトーチ)を用い、キャリアガス: N2(3kg/cm²)、 蛍光体吐出量(100g/min)、プラズマ発生出力 200kWの条件に設定しつつ、上記混合物を円筒型の 反応管内で自由落下させながらプラズマ蒸発乾固させる。

【0050】このような製造方法により、球状粒子からなり、かつ二次粒子を含む粗粒子状態の蛍光体が得られる。この蛍光体について実施の形態1の1-b~1-e に相当する工程を行い、当該粗粒子状態の蛍光体に含まれる一次粒子の平均粒径に対し、同等もしくは一定レベルまで近い平均粒径を有する球状粒子の蛍光体を得る。\*

\*ここでは球状粒子の一次粒子の平均粒径を2.5 μmとし、解砕工程により最終的な蛍光体粒子全体の平均粒径が2.7 μmとなるように調整した。

12

【0051】また、解幹工程前の粗粒子状態の平均粒径が4μm、一次粒子の平均粒径が2.5μmの蛍光体をそのまま蛍光体層に用いたPDPを比較例とした。なお各実施例1~8および比較例のPDPは、測定にあたって各PDPを放電維持電圧が150V、周波数が30kHzの放電条件で稼働させて行った。このとき各PDPは白バランスが取れるように設定し、全面白色点灯とし

【0052】これらの実施例1~8と比較例について、 蛍光体の平均粒径とパネル輝度などの関係をまとめた。 この結果を以下の表1に記載する。

[0053]

【表1】

蛍光体の平均粒径とPDPの輝度の関係

パネル		コールタカウンタ法によ る平均粒径①*¹ (μm)		平均粒径比**	PDPの輝度 (c d/m²)
実施例 1	2.5	4.0	3.5	1.40	360
実施例 2	2.5	4.0	2.9	1.16	375
実施例3	2.5	4.0	2.7	1.08	400
実施例4	2.5	4.0	2.5	1.00	405
実施例5	5.0	8.0	5.3	1.06	355
実施例 6	3.5	5.8	3.8	1.09	385
実施例7	1.5	3.0	1.6	1.07	420
実施例8	2.5	4.0	2.7	1.08	410
比較例	2.5	4.0	4.0	1.60	350

+1:解砕工程前の測定値

+2; 最終解砕工程後の測定値

♦3; コールタカウンタ法による平均粒径② / 空気透過法による平均粒径

【0054】当表1より、まず一次粒子の平均粒径が同 - (2.5 μm) の実施例1~4と比較例のPDPの輝 度を比較すると、平均粒径比(コールタカウンタ法によ る平均粒径②(最終解砕工程後の蛍光体粒子全体の平均 粒径)/空気透過法による平均粒径(一次粒径))が小 さいほど輝度が向上するのがわかる。これは、二次粒子 の凝集度合いを小さく規定することにより、結晶性が損 40 なわれることなく充填率を向上できることを示唆してい る。つまり解砕工程により、蛍光体粒子の粒径が揃って 蛍光体層の充填率が向上し、蛍光体層から発せられる蛍 光発光の反射率が改善されたことを裏付けるものと考え られる。なお、コールタカウンタ法による平均粒径Φと 空気透過法による平均粒径からは (例えば実施例1~ 4)、解砕工程前の粒径に関係なく、要は空気透過法に よる平均粒径に近づけて蛍光体粒子に解砕工程を行え ば、パネル輝度が良好になることが窺える。

【0055】また実施例1~7を全体的に比較すると、※50 粒径)に観点を置けば次のようにまとめられる。すなわ

※平均粒径比が1に近く、しかも一次粒子の平均粒径が小さいほどパネル輝度の向上が顕著であることがわかる (例えば実施例4のPDP)。これは粒径が小さいほど 蛍光体層中の蛍光体粒子数が増加して充填率が上がり、蛍光体層内への無駄な蛍光発光の乱反射が抑制され、その分蛍光体層の反射率が改善されるためと考えられる。 (0056)これらの実施例1~7から、おおよそ平均 粒径比が1以上1.5倍以下程度の範囲なら本発明の一定の効果が得られると思われるが、より好ましくは実施 例2~4のように、平均粒径比が大体1以上で1.2倍 以下程度の範囲がよい。本実験の結果からはさらに実施 例4のように、平均粒径比を1以上1.1程度、もしく は平均粒径比がほぼ1程度(1以上1.1未満)とする

【0057】一方、表1にまとめた実験結果から、本発明の効果を空気透過法による平均粒径(一次粒子の平均数分)な関係を関係があるときにました。

のが最適であると言える。

13

ち実施例5のように、従来より一般的な蛍光体の平均粒径とされている5μm付近に一次粒子の平均粒径があれば、本発明の一応の効果は得られるものと類推できるが、より好ましい値は3μm台(実施例6)であり、さらに2μm台(実施例1~4、7、8)になると効果が顕著である。そして、一次粒子の平均粒径が1.5μm程度に小さくなれば、最も優れたパネル輝度が得られるようになる(実施例7)。

【0058】続いて、平均粒径比が同一(2.5)で青色蛍光体粒子の形状が六角板状と球状という性質のみが 10 異なる実施例3と8を比較すると、球状粒子(実施例8)の方がパネル輝度に優れることがわかる。これにより、一次粒子の平均粒径に基づいて蛍光体粒子全体の平均粒径を調整するといった本発明に、さらに蛍光体を球状粒子に形成する工夫を加えると、蛍光体層の充填率とパネル輝度を向上させる効果を高められることが分かった。

【0059】なお、実施の形態および実施例では交流面 放電型PDPの例について示したが、本発明はこれに限 定せず、対向放電型など他のPDPにも適用が可能であ 20 る。また蛍光体もPDPの蛍光体層にのみ限定するもの ではなく、蛍光灯や、例えば蛍光体を透明の板体全面に 塗布して紫外線発光させるライトテーブルなどに適用し てもよい。

【0060】さらに実施の形態1では、図1のフロー図に基づき $1-c\rightarrow 1-d$ ……のサイクルを行う例を示したが、このうち1-eの解砕工程の強度設定を工夫して、これを一度で行ってもよい。ただし、この場合も解砕工程が設定通りに行われたかを後に検査するのが望ましい。

### [0061]

【発明の効果】以上のように本発明の蛍光体の製造方法は、粗粒子状態の蛍光体を合成する合成ステップと、合成した粗粒子状態の蛍光体の平均粒径を空気透過法にて測定する第一の測定ステップと、合成した粗粒子状態の蛍光体の平均粒径をコールタカウンタ法にて測定する第二の測定ステップと、前記第二の測定ステップにおける

測定値が、前記第一の測定ステップにおける測定値に対して同値以上1.5倍以内の範囲に収まらない場合に、第二の測定ステップ後に前記範囲に収まるように粗粒子状態の蛍光体を解砕する解砕ステップとを経ることを特徴とする。これにより本発明は従来の蛍光体よりも粒径が均一で、かつ結晶性が良好に保持され、優れた発光効率を有する蛍光体を製造することが可能である。

14

【0062】また、本発明の蛍光体は一次粒子(単結晶粒子)を基準に平均粒径を調整するので、小粒子化しても結晶性が維持され、良好な発光強度を有している。したがって、この蛍光体を蛍光体膜として、PDPなどの蛍光体層に用いれば、その充填率を向上させるとともに反射効率を改善することが可能となり、ハイビジョン並の微細セル構成を有するPDPであっても、優れた輝度および発光効率のPDPが実現できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】実施の形態1の蛍光体の製造工程のフロー図で ある.

【図2】本発明の一適用例である交流面放電型PDPの 0 構成を示す部分断面斜視図である。

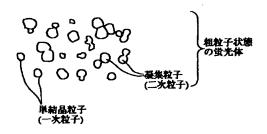
【図3】凝集粒子 (二次粒子) を含む粗粒子状態の蛍光 体の様子を示す図である。

【図4】凝集粒子 (二次粒子) を解砕処理した後の蛍光 体の様子を示す図である。

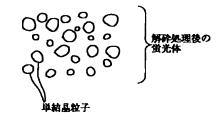
#### 【符号の説明】

- 10 フロントパネル
- 11 フロントパネルガラス
- 12、13 表示電極
- 14 誘電体保護層 (MgO)
- 30 15 保護層
  - 20 バックパネル
  - 21 バックパネルガラス
  - 22 誘電体膜
  - 23 アドレス電極
  - 24 隔壁
  - 25~27 蛍光体層
  - 28 放電空間

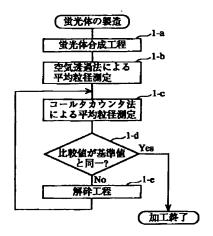
【図3】



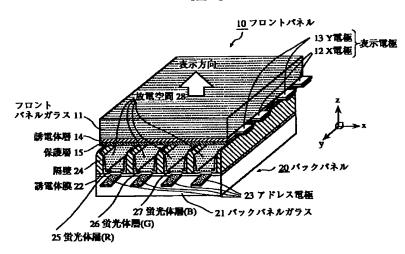
【図4】



【図1】



【図2】



フロントページの続き

(51) Int. Cl . <sup>7</sup>

識別記号

FI HO1J 11/02 テーマコード(参考)

В

H O 1 J 11/02

Fターム(参考) 4H001 XA05 XA08 XA12 XA13 XA14 XA30 XA39 XA56 XA64 YA25

YA63

5C028 FF16 HH14

5C040 FA01 GA03 GB02 GG07 GG09

JA40 MA03 MA24